(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-17048

⑤ Int. Cl.³H 01 L 23/48

識別記号

庁内整理番号 7357-5F ③公開 昭和56年(1981)2月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全3頁)

50半導体装置用リードフレーム

20特

•

頭 昭54-93600

20出

願 昭54(1979)7月20日

⑩発 明 者

坂根英生 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社北伊丹製作所内 70発 明 者 下田浩

伊丹市瑞原·4丁目1番地三菱電 機株式会社北伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

例代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

en en s

1. 発明の名称

半導体装置用リードフレーム

2. 特許請求の範囲

(1)半導体チップの電磁数に対応する複数のリードをフレームによつて機械的に連結してなるリードフレーム本体から構成された半導体装置用リードフレームでおいて、前配リードフレーム本体の表面にニッケルと錫の合金よりなる被膜層を被滑形成したことを特徴とする半導体装置用リードフ

(2)被膜層は、鯣をウエイトパーセントで40~ 80%の範囲を含むニッケルとの合金であること を特徴とする特許請求の範囲第1項配収の半導体 装置用リードフレーム。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、半導体接近に用いられるリードフレ - ムに関し、特にその表面処理に関するものであ る。

一般に樹脂封止型の半導体装置を製造する場合

には、第1図に示すように、リードフレーム(1)の ダイパット部(2)上に半導体チップ(4)を固治し、このチップ(4)の各電極とリードフレームを形成する 各リード(3)の先端部とを金属細線(5)でそれぞれ接続して、半導体チップ(4)及び金属細線(5)の周辺を 樹脂で被覆した後、前配リードフレーム(1)の不要 部分を切断して各々のリードを第2図に示すよう に曲げて外転リード(6)を形成することにより、 間對止体(7)で気密對止して半導体装置を作成して いる。

ところで、上配の半導体装置に使用されるリードフレームは、その実装工程上又は完成後の使用上、メッキ処理を行及り必要がある。このメッキに要求される点は、 1) 半導体チップの固着 (タイポンド) が可能なこと、 1) 金属細線によっド (タイヤボンド) が可能なこと、 1)外装のメッキとして使用がよいこと、 2000 ができる。 さらには、 世田付け性がよいこと、 2000 できる。 できるには、 時間において満足させるため安定した性質をもつ必

(2)

特開昭56- 17048(2)

ę

このようなことから、銀のマイグレーションを防止するために、銀メツキをダイポンド、ワイヤポンドに必要な最小領域とし、外装メツキは別途 錫メツキを施した構造のリードフレームも提案されている。しかし、この構造のものでは、錫のウ

(3)

でき、しかもワイヤポンドも金線との間に金一錫 共晶合金を形成して接合ができる。さらには、外 装メッキとして錫中にニッケルが入つているので、 錫の特性を活かして半田付け性は良好であり、か つ銀にみられるようなマイグレーションや錫のウ イスカの発生もなく、その電気特性が劣化するお それもない。そのうえ、コストの面でも銀に比べ て安価であるとともに一回のメッキ処理で施し得 るから、コストの低像化に有利である。

なお、本発明は、上記與施例に限定されるものではなく、被膜層を構成するニッケルと錫との合金の混合比を任意に変更できるとともに、半導体チップの退極数に対応して形成される任意のリード構造をもつリードフレームにも適用できることは勿論である。

以上説明したように、本発明は、半導体チップ の堪徳数に対応する複数のリードをフレームによ つて機械的に連結してなるリードフレーム本体か ら形成されたリードフレームにおいて、前記リー ドフレーム本体の段面にニッケルと錫の合金より イスカーが電気特性に悪影響を与えるとともに、 メンキ処理が複雑になるという欠点があつた。

本発明はこのような点に鑑みてなされたもので、その目的はメツキ処理の際に要求される上述の種々の特性を満足し、かつ高品質でしかもコストの低度を可能にした半導体装置用リードフレームを提供することにある。以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。

第3図は本発明によるリードフレームの一契施例を示す一部切欠斜視図である。このリードフレームは、半導体チップ(図示せず)を歓悩可能なダイパッド部間と、半導体チップの電極数に対応して放射状に形成された多数のリードに関かよびこれらダイパッド部間・リード側を機械的に連結してなるフレームにからなるリードフレーム本体間の表面に、鯣をウェイトパーセントで40~80%を含むニッケルとの合金をメッキ処理して被膜は4を被瘡形成したものである。

このような禰造のリードフレームによると、ダ イポンドに際して半田付けおよび樹脂接近が共に

(4)

なる被膜層を被燈形成したので、従来のものに比べて、 電気特性の劣化もなく品質を向上させることができるとともに、 コストの低廉化をはかることができるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

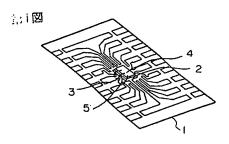
第1図及び第2図は樹脂對止型半導体装置に用いられているリードフレームの概要を示す説明図、第3図は本発明にかかるリードフレームの一実施例を示す一部切欠斜視図である。

40・・・・ダイパツド部、(1)・・・・リード、 (2)・・・・フレーム、(3)・・・・リードフレーム 本体、(4)・・・・被膜層。

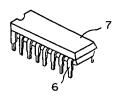
代理人 邁 野 信 一 (外1名)

(5)

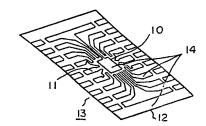
(6)



第2図



第3図



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-017048

(43) Date of publication of application: 18.02.1981

(51)Int.Cl.

H01L 23/48

(21)Application number : **54-093600**

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22) Date of filing:

20.07.1979

(72)Inventor: SAKANE HIDEO

SHIMODA HIROSHI

(54) LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent deterioration of electric characteristics of a semiconductor device and to improve the quality thereof by forming Ni-Sn alloy film on the surface of a body of a lead frame thereof.

CONSTITUTION: An alloy containing 40W80% by weight of Sn and the rest of Ni is plated on the surface of the body of a lead frame. This configuration can solder and adhere with resin at the time of die bonding. Further, Au-Sn eutectic alloy can be formed between the Au wires for bonding therebetween. Since Ni is contained in the Sn, the characteristics of the Sn in utilized to improve solderability thereof and to eliminate migration like Ag and whisker of Sn with the result of no apprehension of deteriorating its electric characteristics.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]